Docket No.: 5000-5155 **CUSTOMER NO. 27123**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s):

Norihito TAKEUCHI; Fumikazu ISOGAI; Haruyuki ISHIKAWA; and Mikio YOSHIDA

Serial No.:

TBA

Group Art Unit:

TBA

Filed:

Herewith

Examiner:

TBA

For:

TRANSPARENT SUBSTRATE FOR AREA LIGHT EMITTING DEVICE, A METHOD FOR PRODUCING TRANSPARENT SUBSTRATE, AND AREA LIGHT EMITTING

DEVICE AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Customer No.:

27123

CLAIM TO CONVENTION PRIORITY

Mail Stop Patent Application Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

In the matter of the above-identified application and under the provisions of 35 U.S.C. §119 and 37 C.F.R. §1.55, applicant(s) claim(s) the benefit of the following prior application(s):

Application(s) filed in:

Japan

In the names of:

KABUSHIKI KAISHA TOYOTA JIDOSHOKKI

Serial No(s):

2003-085740

Filing Date(s):

March 26, 2003

 \boxtimes

Pursuant to the Claim To Priority, applicant(s) submit a duly certified copy of the said

foreign application herein.

Respectfully submitted,

MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

Dated: March 25, 2004

By:

Steven F. Meyer

Registration No. 35,613

Correspondence address: MORGAN & FINNEGAN, L.L.P.

345 Park Avenue

New York, NY 10154-0053

(212) 758-4800 Telephone

(212) 751-6849 Facsimile

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-085740

[ST. 10/C]:

[] P 2 0 0 3 - 0 8 5 7 4 0]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社豊田自動織機

2003年12月 8日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康





【書類名】 特許願

【整理番号】 E-01724

【提出日】 平成15年 3月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/12

H05B 33/02

G09F 9/30

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式会社豊田自動織

機内

【氏名】 竹内 範仁

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式会社豊田自動織

機内

【氏名】 磯谷 文一

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式会社豊田自動織

機内

【氏名】 石川 明幸

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地 株式会社豊田自動織

機内

【氏名】 吉田 幹雄

【特許出願人】

【識別番号】 000003218

【氏名又は名称】 株式会社豊田自動織機

【代表者】 石川 忠司



【手数料の表示】

【予納台帳番号】 000620

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 面状光源用の透明基板、透明基板の製造方法、面状光源及び液晶表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光入射面と、当該面に対向する光出射面とを備え、光出射面に、光入射面へ向かって凹んだ凹部を複数備えた面状光源用の透明基板であって

各凹部は、それぞれ、

精円球の一部と略同一の形状であり、かつ、光出射面上での外郭が略円形であり、

他の凹部と連結されていないことを特徴とする面状光源用の透明基板。

《請求項2》 請求項1に記載の面状光源用の透明基板であって、

各凹部は、最も近い位置にある凹部と、

最短距離が50μm以上であり、

光出射面上での外郭の中心間の距離が200μm以下であることを特徴とする面状光源用の透明基板。

【請求項3】 請求項1又は2項に記載の面状光源用の透明基板であって、各凹部は、それぞれ、光出射面上での外郭の直径と、最も近い距離にある凹部との間の最短距離との和が、前記楕円球の短径の長さ以上、長径の長さ以下になるように配置されていることを特徴とする面状光源用の透明基板。

【請求項4】 請求項1から3のいずれか1項に記載の面状光源用の透明基板であって、

光出射面には、凹部が、当該凹部の光出射面上での外郭の中心を基準として略 六方最密配列されている、又は略四方最密配列されていることを特徴とする面状 光源用の透明基板。

【請求項5】 請求項1から4のいずれか1項に記載の面状光源用の透明基板であって、

各凹部は、それぞれ深さが、透明基板の厚さの二分の一以下であり、かつ、光 出射面上での外郭の直径の1.5倍以下であることを特徴とする面状光源用の透



明基板。

【請求項6】 請求項1から5のいずれか1項に記載の面状光源用の透明基板と、当該透明基板の光入射面を基準として光出射面とは反対側に設けられた面状発光素子とを備えた面状光源であって、

面状発光素子を基準として透明基板とは反対側に、又は面状発光素子内に、透明基板側から入射された光を透明基板側へ反射する光反射部材が設けられ、

面状発光素子から発せられた光を、前記透明基板を通過させて外部へ取り出す ことを特徴とする面状光源。

【請求項7】 請求項6記載の面状光源であって、

前記面状発光素子が有機エレクトロルミネッセンス素子又は無機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする面状光源。

【請求項8】 請求項6又は7記載の面状光源であって、

透明基板を基準として面状発光素子とは反対側にプリズムシートが設けられた ことを特徴とする面状光源。

【請求項9】 請求項6から8のいずれか1項に記載の面状光源と、当該面 状光源から発せられた光の光路上に配置された液晶表示パネルとを備えたことを 特徴とする液晶表示装置。

【請求項10】 請求項9記載の液晶表示装置であって、

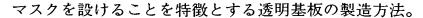
液晶表示パネルの表示面側から視認した際に、液晶表示パネルにおける隣り合う画素の中心同士が構成する直線と、透明基板における隣り合う凹部同士の、凹部の光出射面上での外郭のそれぞれの中心同士が構成する直線とがずれるように、面状光源に対して液晶表示パネルが配置されたことを特徴とする液晶表示装置

【請求項11】 請求項1から5のいずれか1項に記載の面状光源用の透明 基板の製造方法であって、

透明基板の光出射面側に、凹部を設ける位置にサンドブラストによって凹みを形成して前記凹部を形成することを特徴とする透明基板の製造方法。

【請求項12】 請求項11記載の透明基板の製造方法であって、

前記凹部を形成する前に、透明基板の光出射側における凹部を設けない位置に



【請求項13】 透明基板の光出射面側に、凹部を設けない位置にマスクを設け、サンドブラストを施し、光出射面に凹部を形成することを特徴とする透明 基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光入射面と、当該面に対向する光出射面とを備えた透明基板において、透明基板に入射された光を光出射面から外部へ取り出す手段を有する面状光源用の透明基板と、この透明基板の製造方法、この透明基板を備えた面状光源、及びこの面状光源を備えた液晶表示装置に関する。

[00002]

【従来の技術】

従来、光入射面と、当該面に対向する光出射面とを備えた透明基板と、当該透明基板の光入射面上に形成された有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)等の面状発光素子とを有し、有機EL素子から発せられた光を光入射面から透明基板内に入射し、透明基板に入射した光を光出射面から外部へ出射する、ボトムエミッション型の面状光源がある。

[0003]

このような面状光源は、面状発光素子から発せられて透明基板に入射した光すべてを光出射面から外部へ出射できるわけではない。これは、透明基板の屈折率と外部雰囲気(一般には空気)の屈折率とに差があるため、両屈折率によって規定される光出射面における臨界角よりも小さな入射角で光出射面に入射した光以外は、光出射面で反射されてしまうからである。光出射面で反射された光は、透明基板の端部から装置外部へ出射してしまったり、透明基板内で反射を繰り返して減衰してしまったり、面状発光素子内に進入して減衰してしまったりして、光出射面から外部へ取り出すことができない。

[0004]

このように光出射面から外部へ取り出すことができない光を光出射面から外部

へ取り出すために、透明基板の光出射面に光散乱部を形成する従来技術が提案されている(例えば特許文献1を参照。)。この従来技術によれば、光散乱部により散乱させて、光出射面が平面の透明基板からは外部へ取り出すことのできなかった光の一部を取り出すことが可能となる。

[0005]

【特許文献1】

特開平8-83688号公報

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

一方、面状光源は、一般に、光出射面において特定の方向の輝度を高くすることが要求される。

例えば、液晶表示装置に組み込まれる面状光源では、光出射面の法線方向へ出射される光量を、他の方向へ出射される光量と比べて多くすることが要求される。

[0007]

このように、透明基板には、面状光源から入射された光を光出射面から出射する割合を高くすること(光取出効率の向上)が要求され、さらに、光出射面における特定の方向の輝度を高くすること(光利用効率の向上)が要求される。

[0008]

本発明は、上記要求に鑑みてなされたものであり、面状光源に組み込まれた際の光取出効率が高いだけでなく、面状光源や液晶表示装置に組み込まれた際の光利用効率が高い、面状光源用の新規な透明基板を提供することを目的とする。

[0009]

本発明の第二の目的は、面状光源に組み込まれた際の光取出効率が高いだけでなく、面状光源や液晶表示装置に組み込まれた際の光利用効率が高い、面状光源用の新規な透明基板の製造方法を提供することである。

$[0\ 0\ 1\ 0]$

本発明の第三の目的は、光の取出効率が高く、かつ、光利用効率が高い、新規な面状光源を提供することである。

[0011]

本発明の第四の目的は、上記面状光源を備えた液晶表示装置を提供することである。

[0012]

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明に係る面状光源用の透明基板は、光入射面と、当該面に対向する光出射面とを備え、光出射面に、光入射面に向かって窪んだ凹部を複数有し、各凹部は、それぞれ、楕円球の一部と略同一の形状であり、かつ、光出射面上での輪郭の形状が略円であることを特徴とする。

なお、楕円球とは、平面状の楕円を、その長軸又は短軸を軸として回転させた 形状を言う。したがって、凹部は、長軸又は短軸が光出射面と略垂直な楕円球の 一部と略同一な形状とも言える。

[0013]

また、上記透明基板において、各凹部を、それぞれ深さが、透明基板の厚さの 二分の一以下、かつ、光出射面での外郭の直径の1.5倍以下で、 $0.1 \mu m$ 以上にするとよい。

[0014]

さらに、各凹部を、それぞれ他の凹部と連結しないようにするとよい。

このように、各凹部が他の凹部と連結しないようにする場合には、各凹部を、最も近い位置にある凹部との最短距離が $5~0~\mu$ m以上となるようにし、かつ、両凹部の、光出射面での外郭の中心間の距離が $2~0~0~\mu$ m以下になるように配置するとよい。

また、各凹部を、それぞれ、光出射面での外郭の直径と、最も近い距離にある 一つの凹部との間の最短距離との和が、前記楕円球の短径の長さ以上、長径の長 さ以下になるように配置してもよい。

さらに、光出射面に、凹部を、当該凹部と光出射面での外郭の中心を基準として略六方最密構造又は略四方最密構造に配列するようにするとよい。

[0015]

本発明に係る面状光源装置は、本発明に係る面状光源用の透明基板と、当該透

明基板の光入射面を基準として光出射面とは反対側に設けられた面状発光素子と を備え、面状発光素子を基準として透明基板とは反対側に、又は面状発光素子内 に、透明基板側から入射された光を透明基板側へ反射する光反射部材が設けられ 、面状発光素子から発せられた光を、透明基板を通過させて外部へ取り出すこと を特徴とする。

[0016]

面状発光素子は有機エレクトロルミネッセンス素子又は無機エレクトロルミネッセンス素子としてもよい。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

なお、透明基板を基準として面状発光素子とは反対側にプリズムシートを設けるとよい。

[0018]

本発明に係る液晶表示装置は、上記面状光源と、当該面状光源から発せられた光の光路上に配置された液晶表示パネルとを備えたことを特徴とする。

[0019]

この液晶表示装置は、液晶表示パネルの表示面側から視認した際に、液晶表示パネルの表示面における隣り合う画素の中心同士が構成する直線と、隣り合う凹部の、それぞれの光出射面との接線の中心同士が構成する直線とがずれるように (非平行になるように)、面状光源に対して液晶表示パネルを配置するとよい。

[0020]

本発明に係る面状光源用の透明基板の第一の製造方法は、透明基板の光出射面側に、凹部を設ける位置にサンドブラストによって凹みを形成して前記凹部を形成することを特徴とする。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

本発明に係る面状光源用の透明基板の第二の製造方法は、透明基板の光出射面側に、凹部を設けない位置にマスクを設け、サンドブラストを施し、光出射面に凹部を形成することを特徴とする。

[0022]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態に係る面状光源としての有機エレクトロルミネッセンス照明装置(有機EL装置)と、この有機EL装置を備えた液晶表示装置について詳細に説明し、あわせて本発明の実施の形態に係る透明基板及びその製造方法についても詳細に説明する。なお、図1~図16において、同一の符号を付した構成要素は、それぞれ同等若しくは類似の構成要素を示す。

まず、本実施の形態に係る有機EL装置1について説明する。

[0023]

《有機EL装置1》

図1に、本実施の形態に係る有機EL装置1の構成・構造を説明するための断面図を示す。

図2に、有機EL装置1の構成・構造を説明するための斜視図を示す。

図3に、凹部23の断面形状を説明するための、図1の一部を拡大した断面図を示す。

図4に、凹部23の光出射面22での外郭の形状を説明するための、透明基板2の一部を拡大した上面図を示す。

図5に、光出射面に対して垂直、かつ、互いが平行な二対の四平面で構成された凹部を備えた透明基板よりも、本実施の形態に係る透明基板2の方が、光取出効率が高いことを説明するための正面図及び断面図を示す。

図6に、円筒形状の凹部を備えた透明基板よりも本実施の形態に係る透明基板 2の方が、光取出効率が高いことを説明するための正面図及び断面図を示す。

図7に、断面形状が光出射面に対して垂直な直線部及び平行な直線部のみで構成された凹部を備えた透明基板よりも、本実施の形態に係る透明基板2の方が、 光取出効率が高いことを説明するための断面図を示す。

図8に、凸部が形成された透明基板よりも凹部が形成された透明基板の方が、 光利用効率が高いことを説明するための断面図を示す。

図9に、断面形状が多角形である凹部を備えた透明基板よりも本実施の形態に 係る透明基板2の方が、輝度の均一性が高いことを説明するための断面図を示す

図10に、光出射面22に凹部23を六方最密構造により配列した様子を説明

するための上面図を示す。

図11に、光出射面22に凹部23を四方最密構造により配列した様子を説明するための上面図を示す。

図12に、凹部23を透明基板2に形成する好適な製造方法を説明するためのシーケンス図を示す。

図13に、光反射部材4を有機EL素子3内に設けた様子を示した面状光源1の断面図を示す。

図14に、プリズムシートを備えた面状光源1の構成を説明するための断面図を示す。

[0024]

図1や図2に示すように、有機EL装置1は、透明基板2の光入射面21上に面状発光素子としての有機エレクトロルミネッセンス素子(有機EL素子)3が形成され、有機EL素子3に光反射部材4が形成されている。

また、透明基板2の光出射面22上にプリズムフィルムなどの公知の光学部材 を配置してもよい。

まず、透明基板2について詳細に説明する。

[0025]

〈透明基板2〉

図1や図2に示すように、透明基板2は、光入射面21と、光入射面21に対向する(反対側の位置にある)光出射面22とを備えた、有機EL素子3を支持する基板である。光出射面22は、光入射面21に向かって凹んだ凹部23を複数備えている。なお、本明細書においては、適宜、光出射面22及び凹部23をあわせて光出射側24と表記する。

[0026]

[凹部23の形状]

図3の断面図に示すように、凹部23の形状は、楕円球Qの一部と略同一の形状である。つまり、断面形状が、楕円の一部と略同一の形状になる。

また、図4の上面図に示すように、凹部23は、光出射面22における外郭23aの形状が略円となる。

9/

なお、本明細書においては、楕円球には球を含み、楕円には円を含む。

また、凹部は、楕円球の略一部であればよく、光出射面での外郭の形状が略円形であればよいのであり、必ずしも曲面で構成されている必要はなく、少なくとも光出射面に垂直な平面や平行な平面、垂直な直線部、平行な直線部がなく、かつ、楕円球の一部の形状と近似した形状を有していればよい。ただし、凹部においてごく一部にこのような平面や直線部を備えていてもよい。

[0027]

以上のような形状を採用することで、光入射面 2 1 から入射された光を光出射側 2 4 から出射する光量は、光出射側が平面で構成されている透明基板や、上記した以外の形状の凹部や凸部を備えた透明基板よりも高くなる。つまり、光取出効率が高くなる。

また、光出射側24(光出射面22)における特定の方向の輝度は、断面形状が楕円以外の形状である凹部が形成された透明基板よりも高くなる。つまり、光利用効率が高くなる。

さらに、光出射面において、他の位置と比べて著しく輝度の高くなってしまう 位置が出にくい(輝線が出にくい)。

これらのメカニズムについて以下に説明する。まず、凹部が、楕円球の一部と略同一の形状であり、かつ、光出射面22における外郭23aの形状が略円であることにより、他の形状の凹部を備えた透明基板よりも光取出効率が高くなるメカニズムについて説明する。

[0028]

(メカニズム1:凹部23の形状が光取出効率に寄与する機構)

図5 (a) の上面図及び(b) の断面図で示す透明基板200は、直方体形状の凹部230が設けられている。すなわち、凹部230は、互いが平行な二対の四面と、光出射面220と平行な底面とで構成されている。したがって、(a) に示すように、光b1や光b1'(光b1及び光b1'は互いに平行)のように凹部230によって透明基板200内に反射されてしまう光が生じる。同様に、(b) に示すように、光b2や光b2'(光b2及び光b2'は互いに平行)のように凹部230よって透明基板200内に反射されてしまう光が生じる。つまり、

光出射側240から外部へ出射することのできない光がある。

一方、図5 (c)の上面図及び(d)の断面図で示す透明基板20の凹部23は、前記した形状を採用するため、光入射面に対する進行方向が光b1と同一の光b1"や、光入射面に対する進行方向が同一の光b2"を光b2と光出射側24から外部へ出射できる部分を有する。

したがって、本実施の形態に係る透明基板20は、光出射面に垂直な平面や平行な平面のみで構成された凹部を有する透明基板200と比べて光取出効率が高い。

[0029]

図6 (a) の上面図及び(b) の断面図で示す透明基板201は、円筒形状の凹部231が設けられ、凹部231は、(b) の断面図において光出射面221 に垂直な直線及び平行な直線で構成される。したがって、凹部231は、図5(a) (b) に示した直方体形状の凹部230と同様に、図6(b) に示す透明基板201の厚さ方向において所定の角度を有する光(例えば光b3)を透明基板201内へ反射してしまう。

一方、図6(c)の上面図及び(d)の断面図で示す透明基板20は、前記同様に、光b3と光入射面に対する進行方向が同一の光b3"を光出射側24から外部へ出射できる部分を有する。

したがって、本実施の形態に係る透明基板20は、断面形状が光出射面に垂直な直線部や平行な直線部のみで構成された凹部を備えた透明基板201と比べて 光取出効率が高い。

[0030]

また、本実施の形態に係る透明基板20の方が、図5(a)(b)や図6(a)(b)に示したような断面形状が光出射面に対して平行な直線部及び垂直な直線部を有する凹部を備えた透明基板と比べて、凹部において反射された光を光出射側24から外部へ出射する確率が高い。つまり、光取出効率が高い。

図7 (a) に示すように、断面形状が光出射面に垂直な直線及び平行な直線で構成された凹部232の一辺232bにて反射される光b4は、反射前も反射後も光入射面212や光出射面222に対する角度が変わらない。したがって、再

度凹部232や光出射面222に入射する際にも、臨界角よりも大きな角度で入 射してしまい、光出射側242から外部へ取り出されない。

これに対し、本実施の形態に係る凹部23は、直線部を有しないため、ほとんどの部分で、入射された光の光入射面21に対する角度を反射前と反射後とで変える。つまり、図7(b)に示すように、光入射面に対する角度が光b4と同一の光b4'は、凹部23で光入射面21側へ反射され、透明基板2と有機EL素子3との界面や反射部材4によって光出射側24へ反射されて、光出射面24から外部へ出射する。

[0031]

このように、本実施の形態に係る透明基板2は、光出射面に凹部や凸部が設けられていない透明基板はもちろんのこと、上記した形状ではない凹部を備えた透明基板よりも光の取出効率が高くなる。

次に、本実施の形態に係る透明基板2が凸部を備えた透明基板よりも光の利用 効率が高いメカニズムを、図8を参照しながら説明する。なお、図8においては 、光出射面の法線方向に取り出すことのできる光を「利用することのできる光」 とする。

[0032]

(メカニズム2:凹部であることが光利用効率UPに寄与する機構)

図8(a)に示す、光出射面223に、光入射面213とは反対側にふくらんだ凸部233に入射された光b5は、凸部233によって光出射側243から外部へ出射する。しかし、外部へ出射した光は、光出射面223の法線方向の成分を含んでいなければ利用することができない。

一方、図8(b)に示す本実施の形態に係る透明基板2は、光b5'のように利用することのできない角度で光出射側24から外部へ出射した光であっても、透明基板2内に再度進入する光がある。このように再度進入した光の一部は、凹部23による屈折や反射によって、光出射面22の法線成分を含んで光出射側24から外部へ出射する。

このように、本実施の形態に係る透明基板2は、凸部ではなく凹部を備えているため、凸部のみを有する透明基板や、凹部及び凸部を備えた透明基板と比べて

、光の利用効率が高くなる。

[0033]

また、凹部23は楕円球の一部と略一致する形状であるため、凹部23に入射された光を一の方向へ集光することもできる。したがって、図3における楕円球Qの形状及び凹部23の深さAを適宜設定すれば、光利用効率を極めて高くできる。

[0034]

(メカニズム3:輝線をでにくくする機構)

図9(a)の断面図に示すように、断面形状に、光出射面224に対して垂直な直線部234cを有する溝234は、直線部234cに所定の入射角で入射する光b6、b6'...(b6、b6'...は互いに平行)を直線部234cの方向に出射する。一方、光出射側244における他の部分では、光出射面224の法線方向へ出射する。したがって、光出射側244は、直線部234cから光出射面224の法線方向へ出射する。したがって、光出射側244は、直線部234cから光出射面224の法線方向へ出射される光の量が、他の部分からの光の量に比べて極めて多くなってしまい、輝線が目立ってしまう。

これに対し、図9 (b) に示す本実施の形態に係る透明基板2は、図9 (a) に示す溝234の直線部234cのような長大な直線部を有しないため、光出射側24において特定の部分の、特定の方向への輝度が著しく高くなってしまうということがなくなる。

[0035]

また、本願発明者らは、図3及び図4に示すように、凹部23の深さAを、凹部23の光出射面22における外郭の直径Bの1.5倍以下とし、かつ、基板の厚みCの二分の一以下とするとよいことを見いだした。

凹部23の深さAを、凹部23の光出射面22における外郭の直径Bの1.5 倍より深くしたり、また、基板の厚みCの二分の一より深くしたりすると、製造時に透明基板2が割れることがある。つまり、凹部を上記した形状とし、さらに深さを以上のように設定すると、良好な光取出効率や光利用効率等が得られるだけでなく、極めて丈夫な透明基板2を提供できる。

[0036]

なお、各凹部23の形状・大きさは概略同一であっても、同一でなくてもよい

[0037]

[凹部23の配置]

また、本願発明者らは、凹部 2 3 が、他の凹部と連結しないように構成した透明基板 2 は光取出効率が高いことを見いだした。特に、図 3 における隣り合う凹部 2 3 同士の最短距離 F を 5 0 μ m以上とし、かつ、凹部 2 3 の光出射面 2 2 における外郭 2 3 a の中心 X 間の距離を 2 0 0 μ m以下とすると次のような効果が得られることが分かった。

- ・最短距離Fを 50μ m以上にすると、後述するサンドブラスト法を用いて凹部 23 を形成する製造方法を採用した場合に、光出射面 22 上の凹部 23 を設けない位置にマスクを極めて容易に設けることができる。したがって、光出射面 22 における凹部 23 の配置位置や凹部 23 の形状を、極めて精度よくかつ容易に制御できる。
- ・中心X間の距離を200μm以下にすると、凹部23を、透明基板2の光出射面22側において10cm以上の高さから目視でほとんど確認することができない。したがって、透明基板2を携帯端末等に用いられる面状光源の基板として用いた場合であっても、利用者に凹部23が視認される可能性が極めて低い。
- ・以下のシミュレーション結果からも明らかなように、光取出効率が極めて高い

[0038]

シミュレーション条件 1

0

・シミュレーション方法:光線追跡法

・図3における短径D:200μm

・図3における長径E:562μm

・図3における深さA:95μm

(凹部23の光出射面22における外郭の直径Bは150μm)

- ・図3における凹部23同士の最短距離 $F:5 \mu m \sim 300 \mu m$ で $5 \mu m$ ごとに設定
- ・輝度の測定位置:光出射面23の法線に対して50度の方向の輝度
- ・基準値:凹部が設けられていない透明基板における、光出射面に対する50度 の方向の輝度(基準値1)

シミュレーション条件2 (シミュレーション条件1との相違点)

·図3における深さA:40μm

(凹部23の光出射面22における外郭の直径Bは60μm)

上記条件に基づいてシミュレーションした結果、いずれの場合にも、基準値の 1.3倍以上の輝度が得られることが分かった。

[0039]

また、上記同様にシミュレーションから、直径Bと最短距離Fとの和が、楕円球の短径D以上、長径E以下の場合、上記基準値の1.5倍以上の輝度が得られることが分かった。

[0040]

なお、図10に示すように、凹部23の光出射面22における外郭23aの中心(中点) Xを基準として各凹部23を概略六方最密構造により配列したり、図11に示すように、中心Xを基準として各凹部23を概略四方最密構造により配列したりすると、他の構造(法則性)によって光出射面22に凹部23を配置する場合と比べて、形成できる凹部23の数を多くできる。したがって、このような構造により配列した場合には、他の構造によって配列した場合よりも、本実施の形態による効果をより多く得ることができる。

この場合、図10における中心Xと中心X1...X6間の距離や、図11における中心Xと中心X11、X13、X14、X16間の距離は、前記したように 200μ m以下にし、かつ、凹部23同士の最短距離を 50μ m以上にするとよい。

[0041]

「透明基板2の材質]

透明基板2は、有機EL素子3等の面状発光素子を支持することができる透明な部材であればどのようなものでも用いることができる。なお、本明細書において「透明」とは、光出射面22から外部へ取り出す光に対して透過性を有していることを意味する。光出射面22から外部へ取り出す光は、一般には可視光(380nm~800nm程度の波長の光)に設定される。

[0042]

このような部材としては、公知の面状発光素子用の透明基板として用いること のできるものを用いることができる。一般には、ガラス基板や石英基板などのセ ラミックス基板や、アクリルなどの透明樹脂で形成された基板が選択される。ま た、同種又は異種の基板を複数組み合わせた複合シートからなる基板を用いるこ ともできる。

[0043]

「製法」

凹部23は、機械的に削剥する成型方法や化学エッチングによって透明基板の一部を除去する成型方法などの、透明基板に凹部を形成する公知の成型方法を用いて作製することができるが、好ましくはサンドブラスト法によって形成する。サンドブラスト法を用いれば、凹部23を設ける位置にサンドをぶつけるだけで凹部が形成でき、さらに、光入射面21上に有機EL素子3を形成した後でも、有機EL素子3を特別に保護することなく光出射面22に複数の凹部23を形成することができるからである。

以下、サンドブラスト法を用いて透明基板2の光出射面22に凹部23を形成する好適な製造方法を、図12を参照しながら説明する。

[0044]

ステップS1:光出射面22において凹部23を形成しない位置にマスクをする。

ステップS2:透明基板2の光出射面側22にサンドブラスト処理を施す。

ステップS3:マスクを除去する。

[0045]

以上の処理により光出射面22に前記した凹部23を複数形成できる。また、

以上の処理は、前記したように、光入射面21上に有機EL素子3を形成する前に行ってもよく、形成した後に行ってもよい。

次に他の構成要素について説明する。

[0046]

〈有機EL素子3〉

有機EL素子3は、一対の電極間に、Alq3等の有機発光材料を含有する、 有機材料を主体とする有機層が挟持されてなり、電極間に電流が流されると有機 層においてホールと電子とが再結合して有機発光材料が励起子となり、これが基 底状態に戻る際に光を発する素子である。この素子は、公知の有機EL素子とし て採用される材料を用い、公知の薄膜成膜法によって透明基板2の光出射面21 上に形成すればよい。

[0047]

なお、有機EL素子を、無機EL素子としたり、サイドエッジ型の照明装置と したりするなど、公知の面状発光素子に変更することができる。

 $[0\ 0\ 4\ 8]$

〈光反射部材4〉

光反射部材 4 は、有機 E L 素子 3 に対して透明基板 2 とは反対側に、有機 E L 素子 3 側から入射された光を有機 E L 素子 3 側へ反射する部材である。この部材は、一般には金属や合金、金属化合物が選択され、有機 E L 素子 3 上に蒸着によって形成したり、これらの材料による板を有機 E L 素子 3 上に貼り合わせたりすることで形成する。

[0049]

なお、図13に示すように、光反射部材4を有機EL素子3内に設けることもできる。この場合、面状発光素子内の発光部(発光層)を基準として透明基板2とは反対側の電極(反光取出側の電極)を前記したような材料により構成し、この電極に光反射部材4としての機能を持たせるとよい。

[0050]

〈プリズムシート5〉

図14(a)に示すように、本実施の形態に係る有機EL装置1には、透明基

板2の光出射面22上にプリズムシート5を設けてもよい。

光出射面22に凹部23を形成すると、一般に、光出射面22における任意の 方向の輝度が高くなるため、この方向へ出射された光の進行方向を、プリズムシ ート5が屈折や全反射によって所望の方向へ変更すれば、光利用効率をより高く できる。

プリズムシート5は、屈折型のプリズムシートや全反射型のプリズムシートなど、公知のプリズムシートを採用すればよい。

[0051]

なお、図14(b)に示すように、一端面から他端面へ複数のプリズム(溝) 50、50,が延在された公知の二枚のプリズムシート5,、5,を用い、プリ ズムシート5の溝50の方向とプリズムシート5,の溝50,の方向とが概略9 0度になるようにすると、透明基板2から出射された光の内、四方向の光を、光 出射面22の法線方向へ集光することができる。

次に、本実施の形態に係る液晶表示装置6について説明する。

[0052]

《液晶表示装置6》

図15に、本実施の形態に係る液晶表示装置6の構成を説明するための断面図 を示す。

図16に、モアレを防止するための液晶表示パネル7と有機EL装置1との位置関係を説明するための斜視図を示す。

[0053]

図15に示すように、本実施の形態に係る液晶表示装置6は、有機EL装置1の光取出側(透明基板2を基準にして有機EL素子3とは反対側)24に液晶表示パネル7が設けられている。つまり、液晶表示パネル7が、面状光源1から出射された光の光路上に配置される。

[0054]

液晶表示パネル7は、非表示面71と有機EL装置1とが向かい合うように配置され、画素ごとに、非表示面71に入射し、光出射面72へ出射する光の量・ 状態を調整することで、光出射面72にパターン(画像)を表示するパネルであ り、透過型のパネルや半透過型のパネルがある。

[0055]

なお、透明基板2の光出射面22に設けられた凹部23と液晶表示パネル7の 画素73とによるモアレを防止するために、図16に示すように、液晶表示パネ ル7の表示面72側から視認した際に、液晶表示パネル7の隣り合う画素73の 中心同士が構成する直線M、Lと、隣り合う凹部23の接線23aの中心X同士 が構成する直線M'、L'とがずれるように(非平行である)ように両者を配置 するとよい。

[0056]

【発明の効果】

以上の説明からも明らかなように、本発明によれば、面状光源に組み込まれた際の光取出効率が高いだけでなく、面状光源や液晶表示装置に組み込まれた際の 光利用効率が高い、面状光源用の新規な透明基板を提供できる。

[0057]

また、本発明によれば、面状光源に組み込まれた際の光取出効率が高いだけでなく、面状光源や液晶表示装置に組み込まれた際の光利用効率が高い、面状光源用の新規な透明基板の製造方法を提供できる。

[0058]

本発明によれば、光の取出効率が高く、かつ、光利用効率が高い、新規な面状 光源を提供することができる。

[0059]

本発明によれば、上記面状光源を備えた液晶表示装置を提供することができる

【図面の簡単な説明】

図1

本実施の形態に係る有機EL装置1の構成・構造を説明するための断面図を示す。

【図2】

有機EL装置1の構成・構造を説明するための斜視図を示す。

【図3】

凹部23の断面形状を説明するための、図1の一部を拡大した断面図を示す。

【図4】

凹部23の光出射面22での外郭の形状を説明するための、透明基板2の一部を拡大した上面図を示す。

図5】

光出射面に対して垂直、かつ、お互いが平行な二対の四平面で構成された凹部 を備えた透明基板よりも、本実施の形態に係る透明基板2の方が、光取出効率が 高いことを説明するための正面図及び断面図を示す。

【図6】

円筒形状の凹部を備えた透明基板よりも本実施の形態に係る透明基板2の方が 光取出効率が高いことを説明するための正面図及び断面図を示す。

【図7】

断面形状が光出射面に対して垂直な直線部及び平行な直線部のみで構成された 凹部を備えた透明基板よりも、本実施の形態に係る透明基板2の方が、光取出効 率が高いことを説明するための断面図を示す。

[図8]

凸部が形成された透明基板よりも凹部が形成された透明基板の方が、光利用効率が高いことを説明するための断面図を示す。

【図9】

断面形状が多角形である凹部を備えた透明基板よりも本実施の形態に係る透明 基板2の方が、輝度の均一性が高いことを説明するための断面図を示す。

【図10】

光出射面22に凹部23を六方最密構造により配列した様子を説明するための 上面図を示す。

【図11】

光出射面22に凹部23を四方最密構造により配列した様子を説明するための 上面図を示す。

【図12】

凹部23を透明基板2に形成する好適な製造方法を説明するためのシーケンス 図を示す。

【図13】

光反射部材 4 を有機 E L 素子 3 内に設けた様子を示した面状光源 1 の断面図を示す。

【図14】

プリズムシートを備えた面状光源1の構成を説明するための断面図を示す。

【図15】

本実施の形態に係る液晶表示装置6の構成を説明するための断面図を示す。

【図16】

モアレを防止するための液晶表示パネル7と有機EL装置1との位置関係を説明するための斜視図を示す。

【符号の説明】

- 1:有機EL装置(面状光源)
- 2、200、201、202、203、204、205:透明基板
- 21、210、211、212、213、214、215:光入射面
- 22、220、221、222、223、224、225:光出射面
- 23、230、231、232、234、235:凹部
- 23 a:凹部23の光出射面22における外郭(略円形状)
- 2 3 3 : 凸部
- 24、240、241、242、243、244:光出射側
- 3、309:有機EL素子(面状発光素子)
- 4:光反射部材
- 5:プリズムシート
- 6:液晶表示装置
- 7、709:液晶表示パネル
- 71:非表示面
- 72:表示面
- 73:画素

ページ: 21/E

A:凹部23の深さ

B:凹部23の光出射面22における外郭(略円形状)の直径

C:透明基板2の深さ

D:楕円球Qの短径

E:楕円球Qの長径

F:隣り合う凹部23間の最短距離

x1、x2...:凹部23の光出射面22における外郭(略円形状)の中心

b1、b2...:光(光の進行方向)

L、M:隣り合う画素のそれぞれの中心を結んだ線(方向)

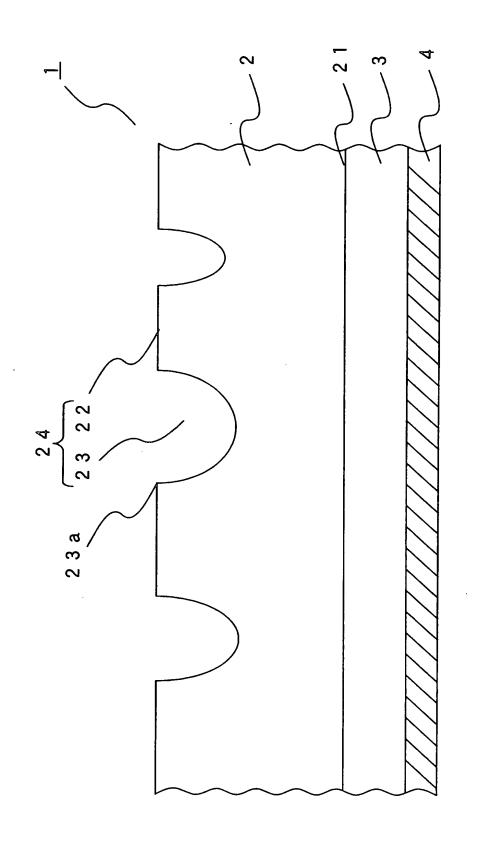
L'、M':隣り合う凹部23のそれぞれの中心を結んだ線(方向)

【書類名】

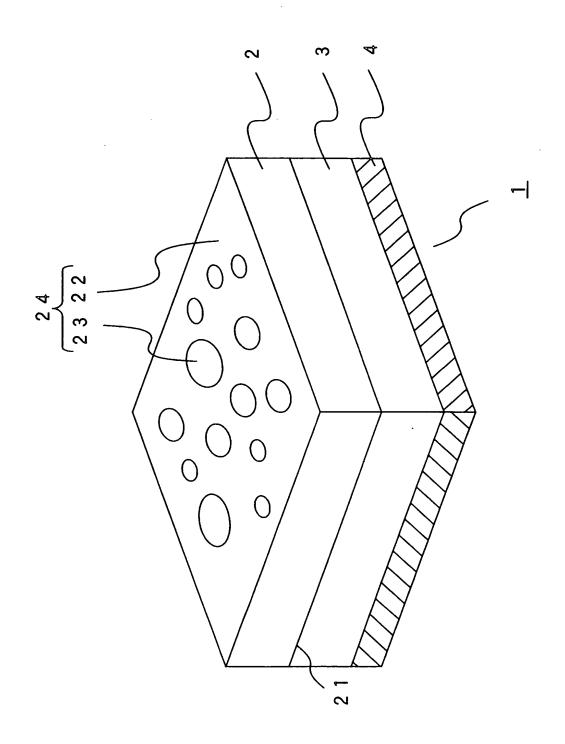
図面

【図1】

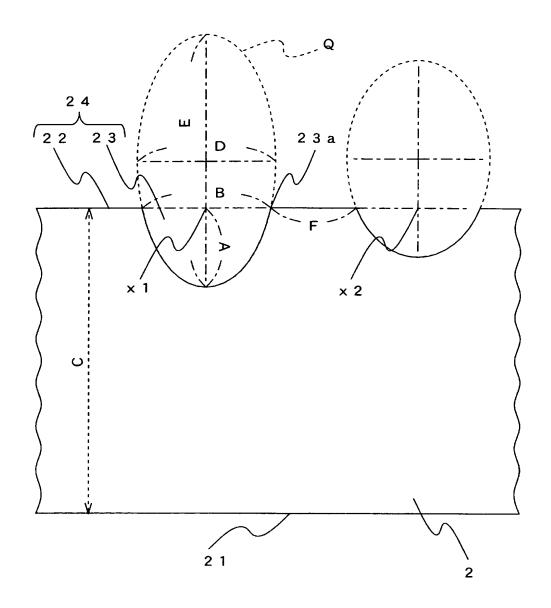




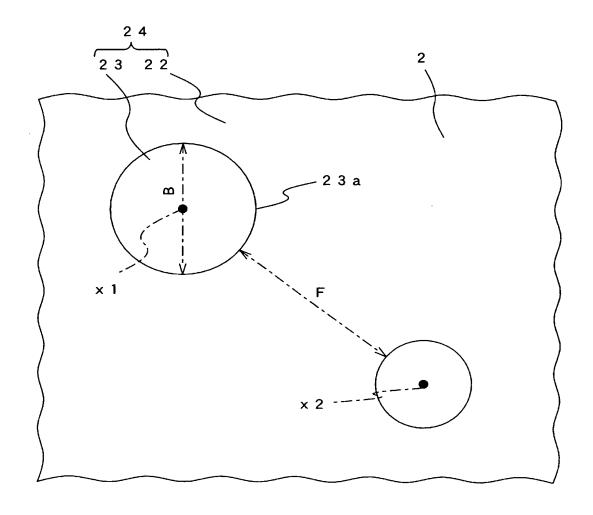
[図2]



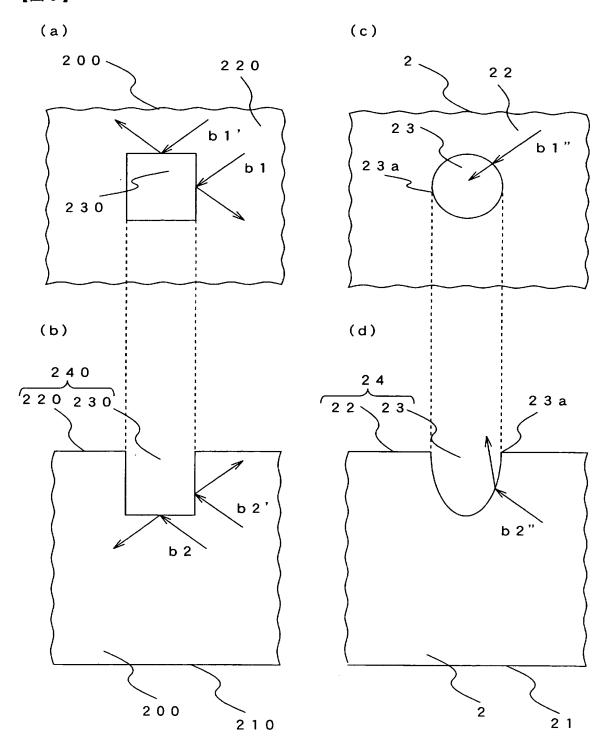
【図3】



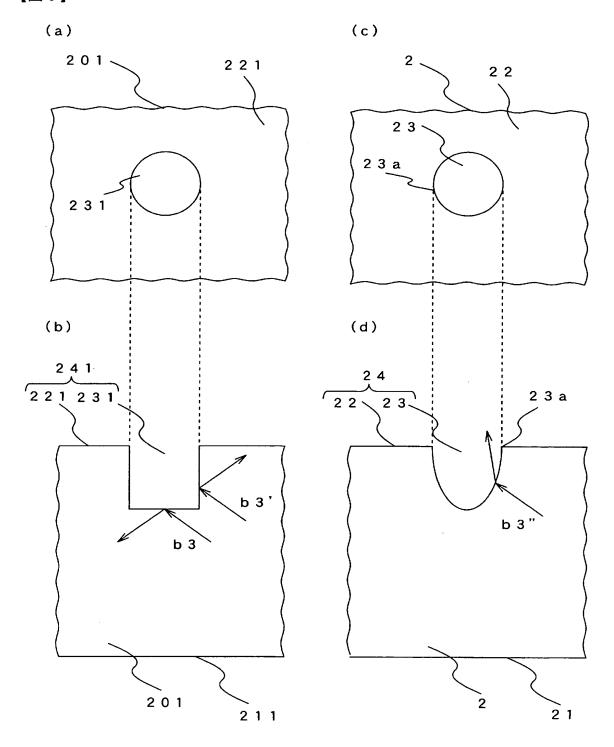
【図4】

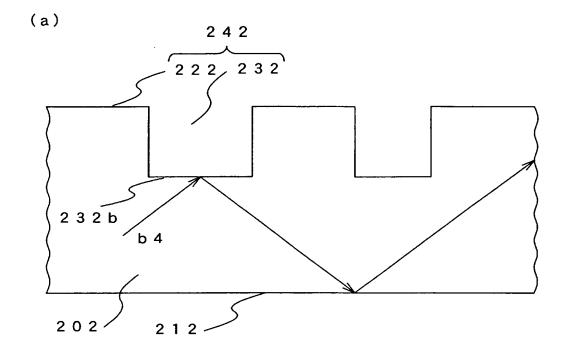


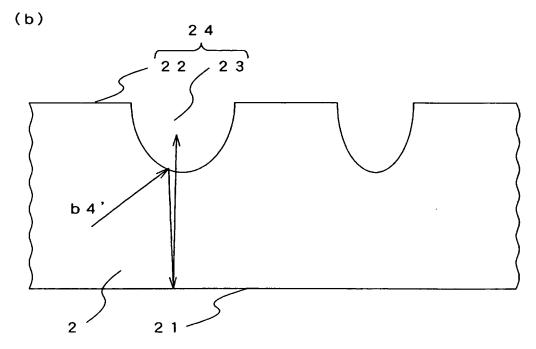
【図5】



【図6】



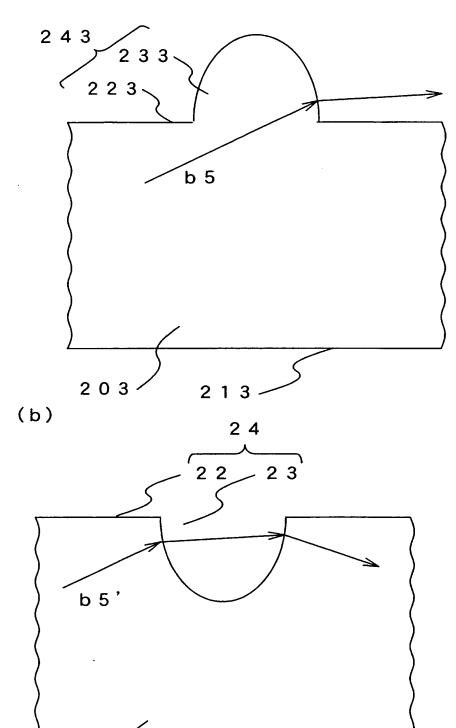




【図8】



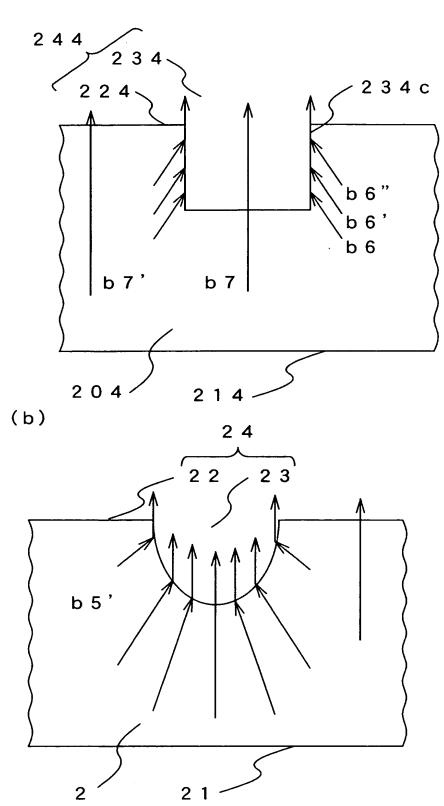
2



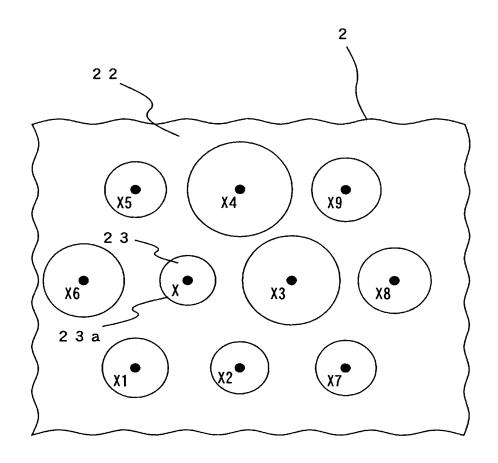
2 1

【図9】

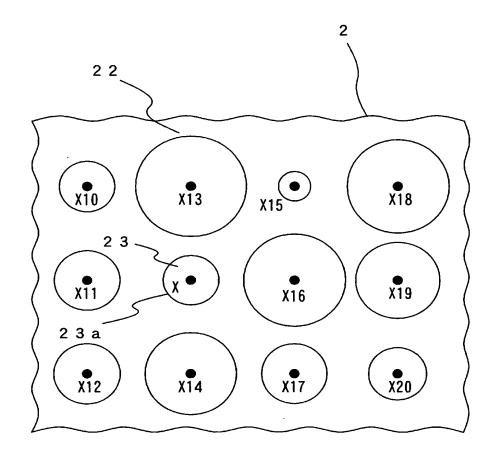




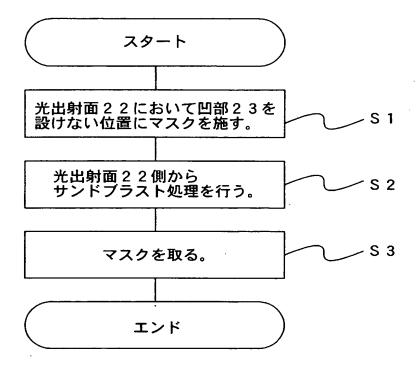
【図10】



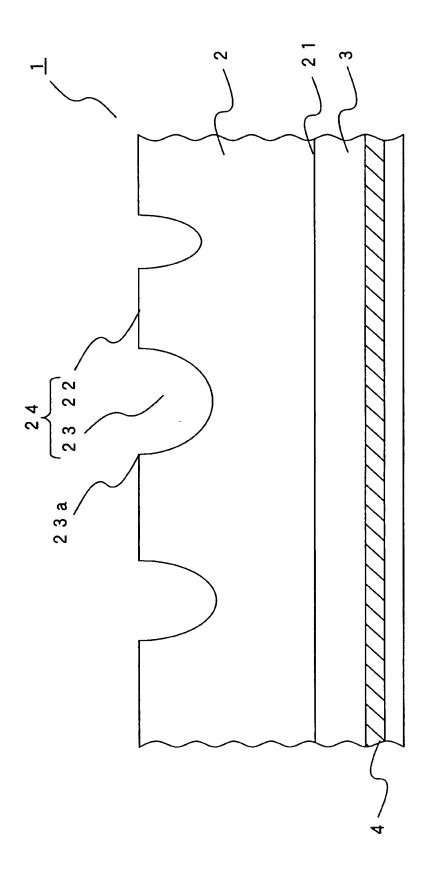
【図11】



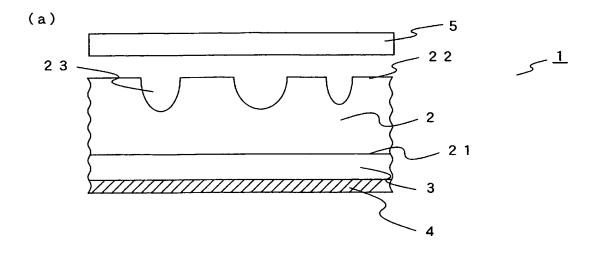
【図12】

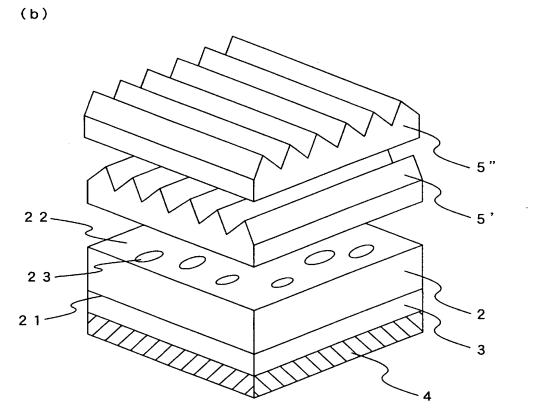


【図13】

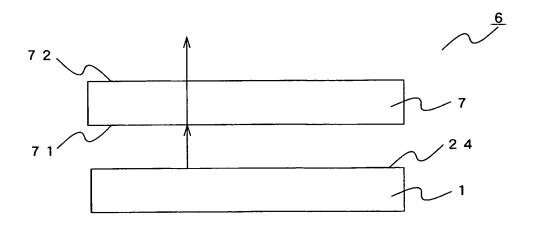


[図14]

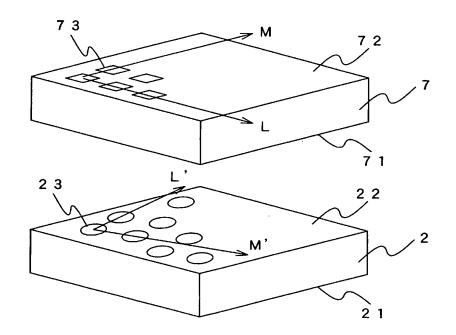




【図15】



【図16】



ページ: 1/E

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 面状光源に組み込まれた際の光取出効率が高いだけでなく、面状光源 や液晶表示装置に組み込まれた際の光利用効率が高い、面状光源用の新規な透明 基板を提供する。

【解決手段】 光入射面21と、当該面に対向する光出射面22とを備え、光出射面22に、光入射面21に向かって凹んだ凹部23を複数有する。各凹部23は、それぞれ、楕円球の一部と略同一の形状であり、かつ、凹部23の光出射面22における外郭23aの形状が略円であり、他の凹部23と連結されていない

【選択図】

図 1

特願2003-085740

出願人履歴情報

識別番号

[000003218]

1. 変更年月日 [変更理由]

2001年 8月 1日 名称変更

住所

愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地

氏 名

株式会社豊田自動織機